

CURRICULUM VITAE

nota: il curriculum vitae in forma estesa potrà essere richiesto direttamente via email al Direttore

INFORMAZIONI PERSONALI

<i>nome cognome</i>	LUCIANO TRAVAGLIA
<i>data di nascita</i>	28 febbraio 1954
<i>qualifica</i>	Dirigente
<i>ente</i>	Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.)
<i>incarico attuale</i>	Direttore (dal 03/2004)
<i>numero telefonico ufficio</i>	0461 959799
<i>fax ufficio</i>	0461 959218
<i>e-mail istituzionale</i>	l.travaglia@asis.trento.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

<i>titolo di studio</i>	Laurea in Ingegneria elettrotecnica
<i>altri titoli di studio e professionali</i>	Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ed Iscrizione all'Albo degli Ingegneri
<i>esperienze professionali (precedenti all'attuale incarico)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - dal 06/1999 al 03/2004 ZF MARINE S.p.A. an ZF GROUP COMPANY AG – Friedrichshafen (GERMANY) - settore meccanica di precisione (power transmission) per industria navale Direttore di stabilimento unità produttiva italiana. - dal 05/1996 al 06/1999 ADLER S.p.A. – Milano (ITALIA) - settore meccanica di precisione (valvole, CVT e frizioni) per motociclette Direttore di stabilimento. - dal 04/1990 al 05/1996 MASTER TOOLS S.p.A. an SKF GROUP COMPANY - Goteborg (Sweden) - settore meccanica di precisione (utensili per lavorazione metallo) – Direttore di stabilimento unità produttiva italiana. - dal 01/1984 al 04/1990 MONSANTO ELECTRONIC MATERIAL CORPORATION -St. Charles County, Missouri (USA) - divisione semiconduttori e materiali iperpuri per l'elettronica - *dal 01/1987 al 04/1990: Responsabile unità italiana per la programmazione e pianificazione della produzione, degli acquisti, del sistema di qualità ed ambiente e della riorganizzazione delle funzioni aziendali; *dal 01/1984 al 12/1986: Responsabile "world wide" delle attività di ricerca, sviluppo processi ed automazione impianti dedicati alla crescita del silicio monocristallino (Czochralski (CZ) single crystal growing process). - dal 05/1981 al 12/1983 DYNAMIT NOBEL SILICON GmbH - Leverkusen (GERMANY) - divisione semiconduttori e materiali iperpuri per l'elettronica – Responsabile della manutenzione elettrico - elettronica del reparto Czochralski (CZ) single crystal growing process.

Anno 2019

Retribuzione lorda	Imponibile fiscale	Irpef lorda	Addizionale regionale	Giorni di assenza (esclusi i giorni ferie)
130.878,98	120.169,85	44.843,04	1.478,09	0